

「次世代材料評価基盤技術開発／有機薄膜太陽電池材料の評価基盤技術開発」（事後評価）

今後の予定

平成30年5月15日（火）10:00～16:45  
評価分科会（後日、議事録の確認作業を別途お願いします。）

質問受付・質問回答

平成30年5月17日（木）  
質問票の提出（評価委員）  
提出先:国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 福永 稔 宛  
※質問票への回答（推進部署・実施者）は5月21日（月）までに評価部 福永へ提出

評価コメントの作成・取り纏め

平成30年5月25日（金）  
評価コメント及び評点票の提出（評価委員）  
提出先:国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 福永 稔 宛

平成30年6月15日（金）頃まで  
評価（原案）の取り纏め（分科会長・事務局）後、評価委員に配布

平成30年6月20日（水）頃まで  
評価（原案）の確認・了承（評価委員）後、推進部署・実施者に配布

評価コメント応答

平成30年6月28日（木）頃まで  
意見書（事実誤認の確認、補足説明）の作成（推進部署・実施者）

平成30年7月4日（水）  
意見書を踏まえ、評価（案）の確定（評価委員）

評価報告書の確定

研究評価委員会にて評価報告書（案）を審議、承認の上、確定。